Влияние инфракрасного излучения на пластичность твердого водорода

© Л.А. Алексеева

07

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, Харьков, Украина E-mail: alekseeva@ilt.kharkov.ua

(Поступила в Редакцию 12 ноября 2010 г. В окончательной редакции 22 марта 2011 г.)

Представлены первые результаты, полученные при исследовании влияния ИК-излучения на низкотемпературную ($1.8 \le T \le 4.2 \text{ K}$) пластичность твердого H₂. Обнаружено, что при подаче на образцы ИК-потока имеет место резкое, не сопровождающееся ростом их температуры приращение $\Delta \varepsilon_{IR}$ величины ε относительного удлинения, достигнутого предварительно под действием постоянно приложенного к ним напряжения $\sigma = \text{const.}$ Установлен пороговый характер эффекта, обнаруживаемого как в случае нормального водорода (n-H₂, 75% o-H₂), так и параводорода (p-H₂, $\sim 0.2\% o$ -H₂) лишь при достаточно высокой мощности источника ИК-излучения. Выявлен обратный ход деформации H₂ с прекращением воздействия потока ИК-фотонов — быстрое уменьшение величин ε до обеспечиваемых только приложенной нагрузкой. Появление скачков $\Delta \varepsilon_{IR}^{i}$ интерпретируется как следствие существования фундаментальной полосы ИК-поглощения для твердых водородов. Установлено, что в заисимости от времени t выдержки образцов под воздействием ИК-излучения изменение величины $\Delta \varepsilon_{IR}^{i}(t)$ подчиняется характерному для дислокационной ползучести логарифмическому закону, как и в случае необлученного H₂. Обнаружено также, что в результате многократного сравнительно длительного воздействия ИК-излучения имеет место резкое понижение константы α логарифмической ползучести n-H₂ и заметный рост прочности образцов как n-H₂, так и p-H₂, что указывает на их явное упрочнение (вместо ожидаемого в результате ИК-облучения "сверхпластического" поведения).

1. Введение

Способность поглощения твердым водородом значительного количества энергии в инфракрасной области [1,2] обусловлена дипольным или квадрупольным переходом между колебательно-вращательными состояниями в системе молекул H₂, связанным с собственным или наведенным электрическим дипольным или квадрупольным моментом. В результате воздействия ИКизлучения в водородных кристаллах возникают высокоэнергетические метастабильные состояния — долгоживущие возбуждения, именуемые на языке вторичного квантования "ротонами" и "вибронами" (см. [1,2]), которые способны когерентно в виде волновых пакетов или посредством прыжковой диффузии перемещаться на значительные расстояния в решетке H₂. Эти возбуждения могут вовлекаться в кинетику деформации H₂ и существенно изменять ее характер. Наличие широких полос ИК-поглощения у твердого H₂ может, в частности, инициировать в нем кроссовер [3,4] в состояние, характеризующееся появлением в квантовом кристалле не обладающего вязкостью конденсата (жидкоподобной фракции типа Supersolid [5]). Благодаря воздействию ИКизлучения это состояние принципиально может реализоваться даже в самом неблагоприятном случае — сравнительно жесткого твердого нормального (*n*-H₂) водорода, в котором 75% молекул (молекул o-H₂, обладающих суммарным ядерным спином *I* = 1 и являющихся эллипсоидами вращения) взаимодействуют между собой в решетке посредством электростатических квадрупольквадрупольных сил (см., например, [6]).

2. Методика экспериментов

С целью выявления влияния на пластичность твердого H₂ ИК-излучения измерены временны́е зависимости относительного удлинения ε образцов, подвергнутых в интервале температур 1.8–4.2 К действию приложенного механического напряжения σ = const и одновременно воздействию ИК-потока.

Образцы имели форму цилиндра (длиной 30 mm, диаметром 5–6 mm) с утолщениями диаметром ~ 20 mm по обоим концам, в которые вмораживались "захваты". Приготовление их осуществлялось из жидкой фазы *n*-H₂ в охлаждаемой гелием стеклянной ампуле криостата [7]. Скорость роста образцов составляла $\sim 0.2 - 0.5$ mm/min. Освобожденные от стенок заключающего их контейнера водородные кристаллы отжигались вблизи температур $\sim 11-12$ К примерно 40-50 min и столько же времени выдерживались изотермически при заданной температуре T = const, затем испытывались в режиме ползучести под действием постоянно приложенного вдоль оси кристалла напряжения $\sigma = \mathrm{const}\ \mathrm{c}$ помощью рычажных весов чувствительности ±200 mg. Диаметр образцов измерялся с помощью длиннофокусного микроскопа типа МБС-2, приращение их длины — с помощью индуктивного датчика перемещений [8] с точностью $\pm 10^{-5}\,\mathrm{cm}.$ Температура кристаллов измерялась на обоих торцах полупроводниковыми термометрами сопротивления с точностью $\pm 2 \cdot 10^{-2}$ К. Зависимости деформации ε кристаллов от времени *t* непрерывно регистрировались электронным пишущим потенциометром КСП-4.

Для проведения измерений использовался обычный эффект возникновения фоторезистивного проводящего канала в селективном приемнике излучения с сопротивлением, изменяющимся при облучении его ИК-потоком. Источником, генерирующим излучение, служила расположенная в 30 ст от образца коммерческая лампа накаливания мощностью ~ 150-200 W.

Величина телесного угла для светового потока ограничивалась с помощью тубуса с тем, чтобы облучению подвергалась только поверхность образца, но не элементы конструкции криостата. Инфракрасный участок ($0.75-4.6\,\mu$ m) выделялся с помощью светофильтра ИКС-1. Для защиты образца от других видов излучений использовались внешние черные экраны и подвешенная непосредственно в жидком азоте зеркальная подвижная шторка.

Проходящий через образец поток ИК-излучения регистрировался фоторезистором типа ФСВ 16АН с вольтовой чувствительностью 500 V/W. С учетом большой величины "темнового" сопротивления всех фоторезисторов, пригодных для приема излучения в ИК-области спектра [9,10], была применена амплитудная модуляция светового потока вращающимся диском с отверстиями. В результате модуляции было получено два обладающих одинаковой частотой сигнала, один из которых (измерительный) определялся падением напряжения на нагрузочном сопротивлении в цепи фоторезистора, второй опорный (в форме, близкой к симметричным прямоугольным импульсам) — был получен в цепи фототранзистора. Оба сигнала подавались на вход обладающего частотной и фазовой избирательностью прибора УПИ-1, предназначенного для усиления и преобразования малых сигналов методом синхронного детектирования переменных напряжений. Для индикации поглощения водородом ИК-излучения к выходу УПИ-1 был подключен электронный цифровой вольтметр Щ68003. Понижение измеряемого по мере затвердевания Н2 сигнала соответствовало уменьшению примерно на 37% интенсивности ИК-поглощения, что согласуется с установленной (см. ссылки в [1,2]) зависимостью ее величины от плотности H₂. Вычисленное по падению напряжения в цепи фоторезистора число фотонов с характерными длинами волн $\lambda \sim 2 \cdot 10^{-4}$ cm (см. [1,2]), отвечающими энергиям вблизи $E_{\rm ph} = hc/\lambda \sim 10^{-12} \, {\rm erg} \, (h - {\rm постоянная} \, {\Pi}$ ланка, с — скорость света), в пересчете на единицу времени составляло $\sim 2 \cdot 10^9 \, {
m s}^{-1}$ на входе в образец.

Измеренные в процессе воздействия на твердый H₂ ИК-излучения параметры деформации сопоставлялись с характерными для необлученного H₂, полученными [7,11–17], как обычно, в темноте.

Следует сразу отметить, что вплоть до достаточно низких по сравнению с дебаевской $\Theta_D~(\sim 120~K~[6])$ температур $T/\Theta_D\sim 1.5\cdot 10^{-2}$ не удалось за счет ИК-излу-

чения достичь "сверхпластичности"¹ твердого H₂ ни в случае поликристаллического n-H₂, ни для монокристаллов параводорода (p-H₂ $\sim 0.2\%$ o-H₂), для которого выборочно были проведены контрольные эксперименты с единственной целью — инициирования ИК-излучением его "сверхпластического" поведения [14,15].

3. Результаты экспериментов

Проведенные эксперименты показали, что при подаче на образцы H₂ ИК-излучения с интенсивностью значительно выше обеспечиваемой критическим значением $(\geq \sim 30-40 \,\mathrm{W})$ мощности источника величина ε их относительного удлинения, достигнутого предварительно за счет приложения механического напряжения $\sigma = \text{const}$, получает резкое приращение $\Delta \varepsilon_{IR}^{i}$, не сопровождающееся изменением температуры образцов. Значения є деформации H₂ в результате ИК-излучения начинают стремиться к новому положительному пределу $\varepsilon_1 > \varepsilon_0$, где ε_0 — уровень, достигнутый для необлученных кристаллов. Измерение температуры торцов водородных кристаллов при этом не выявляет с указанной выше точностью $(\pm 2 \cdot 10^{-2} \text{ K})$ какого-либо даже малого изменения величины Т. По мере продолжающегося воздействия на твердый H₂ ИК-излучения для величины $\Delta \varepsilon_{IR}^{i}$ деформации возникает временной ход $\Delta \varepsilon_{IR}^{i}(t)$. При выключении источника ИК-излучения обнаруженные скачки деформации образцов полностью исчезают, а величина є, следуя примерно экспоненте, достаточно быстро уменьшается до характерной для необлученного водорода, обеспечиваемой только приложенным напряжением.

Типичные зависимости деформации от времени $\varepsilon(t)$, полученные для поликристаллического n-H2 при двух различных температурах ($T_1 = 2.4$ К и $T_2 = 4.2$ К) в отсутствие и при наличии одновременного действия на образцы приложенного напряжения ($\sigma = 23.5 \, \text{kPa}$) и ИК-излучения, показаны на рис. 1. Реакция исследованных водородных кристаллов на ИК-излучение проявляется в виде резких скачков Деля деформации *n*-H₂, возникающих на кривых $\varepsilon(t)$ непосредственно в моменты подачи излучения на образец. Полученные для облученных кристаллов зависимости $\Delta \varepsilon_{IR}(t)$ располагаются в поле рисунка выше, чем первоначальные кривые $\varepsilon(t)$, характеризующие деформирование необлученного *n*-H₂. Начальные участки приведенных на рис. 1 кривых ползучести относятся к необлученным водородным кристаллам. Деформация n-H₂ накапливается здесь только в результате действия на образец механического напряжения. Различие в величинах є, полученное для различных температур при условии ($\sigma, t = \text{const}$), соответствует

¹ Использование термина "сверхпластичность" применительно к твердому *p*-H₂ обусловлено высокими, ограниченными лишь конструкцией криостата, величинами ε деформации образцов и наблюдением при $T \sim 1.8$ К образования ими мягких петель при последующем слабом поджатии, а также их низкотемпературного "гравитационного стекания" под действием силы тяжести (см. [14,15]).





Рис. 1. Зависимости величины ε относительного удлинения образцов твердого *n*-H₂ от времени *t*, полученные при температурах $T_1 = 2.4$ К и $T_2 = 4.2$ К в условиях одновременного воздействия на образец механического напряжения $\sigma = 23.5$ kPa и ИК-излучения. Моменты подачи ИК-излучения обозначены стрелками.



Рис. 2. Изменение характера зависимости величины ε деформации твердого *n*-H₂ от времени *t*, полученное при выключении и повторном включении источника ИК-излучения.

установленному в [7,13] термоактивационному характеру деформации *n*-H₂.

На рис. 2 показана эволюция во времени — типичное исчезновение возникшего в результате ИК-излучения скачка $\Delta \varepsilon_{IR}$ деформации *n*-H₂. Представлено изменение величины $\varepsilon(t)$ относительного удлинения одного из испытанных образцов, находящегося первоначально под действием нагрузки $\sigma = 88.2$ kPa и — одновременно — потока ИК-фотонов. Эволюция является типичной для всех исследованных водородных кристаллов при прерывании действия на них ИК-излучения. Видно, что с выключением источника ИК-фотонов приращение $\Delta \varepsilon_{IR}$ деформации *n*-H₂ полностью исчезает. Значения ε при

этом сравнительно быстро возвращаются к характерным для начальных условий (для обычного деформирования в темноте) значениям, уменьшаясь во времени согласно зависимости, близкой к экспоненциальной. Видно также, что при последующей подаче на образец ИК-излучения вновь возникает скачок деформации образца и последующий временной ход $\Delta \varepsilon_{\rm IR}(t)$ деформации.

При многократном воздействии ИК-излучения на водородные кристаллы величины возникших приращений деформации остаются во времени монотонно возрастающей функцией. На рис. 3 приведена типичная зависимость $\varepsilon(t)$, полученная в результате троекратного, повторявшегося через примерно одинаковые промежутки времени воздействия ИК-излучения на n-H₂, нагруженный предварительно механическим напряжением той же величины $\sigma = 88.2 \, \text{kPa.}$ (Во избежание возрастания температуры Т образцов воздействие ИК-излучения на твердый H₂ дозировалось — ограничивалось интервалами $\Delta t \sim 5-10$ min, к концу которых мог регистрироваться слабый рост температуры образцов — на величину $\delta T \sim 0.2 - 0.3 \,\mathrm{K}$). Представленная зависимость состоит из отдельных участков, отражающих изменение величин приращений $\Delta \varepsilon_{IR}^{i}(t)$, возникающих в случае включения источника ИК-излучения и исчезающих при его выключении. Для каждого участка с нарастающим временным ходом зависимостей $\Delta \varepsilon_{IR}^{i}(t)$ значения производных $d\varepsilon/dt$ в каждой точке кривых $\Delta \varepsilon_{IR}^{i}(t)$ (скорость деформации твердого *n*-H₂ под действием ИК-излучения и нагрузки) непрерывно понижаются во времени. Таким образом, эти участки $\Delta \varepsilon_{IR}^{i}(t)$ полной кривой $\varepsilon(t)$ являются типичными кривыми кратковременной неустановившейся ползучести. Видно также, что начальное значение возникшего скачкообразного изменения $\Delta \varepsilon_{IR}^i$ деформации, соответствующее включению источника ИК-излучения, не сохраняется во времени неизменным, заметно уменьшаясь при переходе от одного участка к другому.



Рис. 3. Зависимость от времени *t* величины ε деформации твердого *n*-H₂, полученная в результате одновременного действия механического напряжения ($\sigma = 88.2$ kPa) и ИК-излучения при троекратном его воздействии на образец.



Рис. 4. Зависимость от времени *t* величины ε деформации твердого *n*-H₂, полученная в результате одновременного действия механического напряжения ($\sigma = 88.2$ kPa) и ИК-излучения при многократном его воздействии на образец.

На рис. 4 представлена типичная зависимость $\varepsilon(t)$, полученная при многократном воздействии ИК-излучения на *n*-H₂, включающая кривые $\Delta \varepsilon_{IR}^{i}(t)$ кратковременной неустановившейся ползучести *n*-H₂, регистрируемые в цикле *N*-кратного повторения процедуры включениевыключение потока инфракрасных фотонов. Моменты времени, соответствующие подаче на образец ИК-излучения и выключению ИК-источника, обозначены стрелками. Видна полная аналогия в поведении приращений $\Delta \varepsilon_{IR}^{i}(t)$ деформации *n*-H₂ со временем при выдержке кристалла под действием одновременно нагрузки и ИК-излучения с описанным выше для рис. 3. Обратимый характер деформации твердого H₂ (появление скачков $\Delta \varepsilon_{\rm IR}^i$ и их полное исчезновение) регистрировался для всех испытанных водородных кристаллов при каждом включении и выключении источника ИК-излучения.

Измеренные для n-H₂ зависимости $\Delta \varepsilon_{IR}(t)$ величины скачка деформации от времени для каждого включения источника ИК-фотонов (временной ход $\Delta \varepsilon_{IR}$, обусловленный действием помимо напряжения ИК-изучения) были аппроксимированы двумя — логарифмической

$$\varepsilon(t) = \alpha \ln(\beta t + 1) \tag{1}$$

и степенной

$$\varepsilon(t) = \alpha t^{\beta} \tag{2}$$

функциями (с постоянными α и β , подлежащими определению), которые описывают неустановившуюся ползучесть большинства кристаллических веществ в области низких (1) и высоких (2) температур (см., например, [18]), включая квантовую за счет нулевых колебаний дислокационных струн [19] металлических кристаллов и неустановившуюся ползучесть твердого водорода (см. [11,13–17]). Анализ полученных временны́х зависимостей $\Delta \varepsilon_{IR}(t)$ выявил, что для всех измеренных скачков деформации с высокой степенью надежности они могут быть аппроксимированы логарифмической зависимостью (1). При этом оказалось, что при каждой последующей подаче на водородный кристалл ИК-излучения величина константы логарифмической ползучести непрерывно и резко понижается. На рис. 5 показано типичное поведение величины константы α с ростом числа включений источника ИК-фотонов для многократно повторяющегося воздействия на образец n-H₂ ИК-излучения. Учитывая столь резкое понижение константы логарифмической ползучести, следует ожидать, что в пределе большой последовательности воздействий ИК-излучения на n-H2 значение постоянной а будет стремиться практически к нулю. Такое поведение зависимости $\alpha(N)$ и, следовательно, величины приращения деформации кристаллов может являться следствием упрочнения твердого Н₂ в результате его облучения в ИК-области. Подтверждением возникновения упрочненного состояния *n*-H₂ в результате многократного воздействия ИК-излучения явился заметный рост прочности образцов по сравнению с необлученными водородными кристаллами. Об этом же свидетельствует произведенная для режима крипа облученного *n*-H₂ оценка эффективной энергии активации, величина Ueff которой оказалась много выше (~15К) полученной из измерений для $\sigma = \text{const}$, проведенных "в темноте" $(\sim 3.2 \,\mathrm{K} \,[7]).$

Доказательство несомненного влияния ИК-излучения на пластичность твердого H_2 было получено в дополнительных экспериментах при попытке инициирования деформации ползучести образцов другим излучением — полосой длин волн, обеспечиваемых синезеленым светофильтром типа C3C-25. При замене им фильтра ИКС-1 в той же постановке опытов не было выявлено какого-либо влияния излучения на относительное удлинение образцов $n-H_2$, кроме обеспечиваемого приложенной нагрузкой. Так же как и при использовании источника ИК-фотонов малой мощности, в случае



Рис. 5. Зависимость величины константы логарифмической ползучести α твердого *n*-H₂, подвергнутого одновременному воздействию механического напряжения ($\sigma = 88.2$ kPa) и ИК-излучения, от числа воздействий на образец ИК-излучения.



Рис. 6. Зависимость от времени *t* величины ε деформации твердого *p*-H₂, полученная в результате одновременного воздействия на образец механического напряжения ($\sigma = 9.8$ kPa, T = 1.8 K) и ИК-излучения. Момент подачи ИК-излучения обозначен стрелкой.

подачи на H₂ лучистого потока в интервале частот, отвечающих длинам волн $0.32-0.75\,\mu$ m, приращение деформации (дополнительно к обеспечиваемой обычным временным ходом $\varepsilon(t)$ кривых ползучести) не было зарегистрировано.

При подаче ИК-излучения на твердый р-Н₂ столь же быстро, как и в случае $n-H_2$, регистрировался скачок относительного удлинения, достигнутого в результате приложения механического напряжения $\sigma = \text{const}$ (рис. 6). Поведение параметров деформации монокристаллических образцов находящихся в режиме ползучести *p*-H₂ с включением и выключением источника ИК-фотонов оказалось полностью аналогичным описанному выше для поликристаллов *n*-H₂ и соответствовало установленным ранее аномалиям в поведении с температурой его пластических свойств в области гелиевых температур (см. [14,15]). (Для исследованного $p-H_2$ (~ 0.2%) o-H₂) и области характерной для него температурной независимости параметров его пластичности кривая $\varepsilon(t)$ показана только для одного значения температуры $T = 1.8 \,\mathrm{K}$). Интересно, что, как и в случае *n*-H₂, вплоть до температур $T/\Theta_{\rm D} \sim 1.5 \cdot 10^{-2}$ не удалось достичь за счет ИК-излучения "сверхпластичности" р-Н2 (несмотря на то что наличие в *p*-H₂ молекул ортомодификации является идеальным условием для усиления поглощения ИК-фотонов (см. [1,2])). Напротив, вследствие многократного, сравнительно длительного воздействия ИК-излучения на образцы р-Н2 имело место заметное понижение скорости установившейся ползучести для уровня напряжений $\sigma = \text{const}$ и ограничение достижимых величин деформации при последующем растяжении по сравнению с необлученными кристаллами, а также их хрупное разрушение, что указывает на имеющее место упрочнение образцов.

Обсуждение результатов экспериментов

Таким образом, в проведенных экспериментах обнаружено быстрое появление скачков $\Delta \varepsilon_{IR}$ деформации в результате воздействия ИК-излучения на твердый H₂, находящийся под действием постоянно приложенного напряжения неизменной величины ($\sigma = \text{const}$). Обнаруженные приращения $\Delta \varepsilon_{IR}$ не обусловлены изменением температуры кристаллов, величина которой с высокой точностью измерений остается неизменной. Выявлен пороговый и обратимый характер регистрируемой в результате воздействия на образцы ИК-потока деформации Н₂ — полное исчезновение возникших при подаче его на H₂ скачков $\Delta \varepsilon_{IR}$ при выключении источника ИК-излучения. Учитывая несомненную корреляцию в появлении/исчезновении скачков $\Delta \varepsilon_{IR}$ деформации H₂ с включением/выключением источника ИК-потока, обнаруженные скачки $\Delta \varepsilon_{IR}$ заведомо обусловлены взаимодействием водорода с электромагнитным ИК-излучением и могут быть классифицированы как "ответ" на ИК-излучение. Доказательством этого служит быстрота изменения относительного удлинения водородных кристаллов с воздействием ИК-потока — отсутствие инерционности, характерной для традиционных тепловых эффектов, обычно связанной с низкой скоростью воздействия тепла на вещество по сравнению со скоростью света. Подтверждением вывода является также отсутствие реакции образцов на излучение при замене фильтра ИКС-1 фильтром C3C-25. Возникновение скачков Деля деформации H₂ может, таким образом, рассматриваться единственно как результат действия на кристаллы Н₂ ИК-излучения, поскольку характеризуется полным отсутствием на образцах даже малых температурных "всплесков" $\geq 2 \cdot 10^{-2} \,\mathrm{K}$ непосредственно в моменты подачи инфракрасных фотонов. (Благодаря чрезвычайно высокой теплопроводности ("температуропроводности") твердого водорода в исследуемой области температур (см. [6]) показания датчиков температуры с их высокой чувствительностью отражают реальную ситуацию в рабочей части испытываемых образцов).

Природа взаимодействия твердого водорода с инфракрасным излучением (см., например, [1,2]) предполагает, что интенсивность его ИК-поглощения на ~ 98% обусловлена неполной локализацией колебательновращательного возбуждения, обеспечиваемой наличием "двойных" переходов, когда две водородные молекулы совершают одновременно фундаментальный переход [1,2].

Для одной из них это колебательный $v = 0 \rightarrow v = 1$ (v — колебательное квантовое число) переход, в то время как вторая за счет переданной ей дополнительной кинетической энергии изменяет свое основное J = 0вращательное состояние на J = 2 (J — вращательное квантовое число). Из наблюдающегося характера индуцированной ИК-излучением деформации H₂ (рис. 2–4) следует, что величина относительного удлинения, достигнутого водородным кристаллом в результате его ИК-облучения, полностью восстанавливается с выключением источника ИК-фотонов. Обратимый характер деформации указывает обычно [20] на наличие в кристаллах областей, неравновесных относительно конфигурационно фиксируемого первоначального расположения в них молекул, часто разделенных сложными псевдодвойниковыми границами. В случае H₂ это могут быть специфические ("поворотного" типа) [21] границы между областями (см., например, [22]) с нарушенной трансляционной и вращательной инвариантностью кристалла, в которых с поглощением ИК-фотонов возникли условия для опрокидывания молекулярных спинов и реориентации ортомолекул.

Из экспериментов следует, таким образом, что поток ИК-фотонов вносит возмущение в реальную структуру образцов и приводит к появлению областей, охваченных высокоэнергетическими вибронными состояниями вследствие возбуждения ИК-фотонами вращательноколебательных переходов в молекулярном водороде. При выключении источника ИК-излучения имеет место типичная картина релаксации к "безвибронному" стабилизированному нагрузкой начальному состоянияю, в котором нагруженный кристалл находился до ИК-облучения. При этом деформация обратного знака, регистрируемая после "снятия" ИК-излучения, являет собой пример "последействия" [23] или структурной релаксации, характерной для плотных дислокационных ансамблей или обнаруживаемой в неоднородных твердых телах и сложных многофазных системах (см. [24,25]).

Логарифмический закон, установленный для неустановившейся ползучести облученного n-H₂, указывает [18,19] на дислокационный характер деформации. В охваченных вибронными состояниями областях либо модифицируются типичные для твердого водорода механизмы деформирования [7,11–17], либо появляются новые. Поскольку при температурах жидкого гелия развитие пластической деформации необлученного Н2 определяется вероятностью перехода дислокаций через состояния с повышенной энергией, обеспечиваемые ортоподсистемой кристалла [7,11-17], энергия фотонов может изменить высоту и положение точки перевала (подобно тому как это делает приложенное к образцам механическое напряжение [18]). С другой стороны, дислокации в кристаллах (в том числе водородных) являются низкоэнергетическими осцилляторными возбуждениями. Поэтому за счет появления в спектре кристалла Н2, в том числе на дислокациях, высокоэнергетических метастабильных состояний — вибронов [1,2] — в результате поглощения ИК-фотонов может иметь место значительное возрастание дислокационной подвижности. В результате конкуренции этих двух аспектов частоты элементарных актов и энергия активации процесса пластического течения облученного Н2 могут в ту или иную сторону отличаться от измерений в темноте.

Обнаруженное в результате облучения твердого n-H₂ ИК-фотонами изменение величины относительного удлинения образцов, предварительно достигнутого приложением механического напряжения неменяющейся величины $\sigma = \text{const}$, по своей сути и по своему проявлению аналогично имеющему место для полупроводниковых соединений и щелочно-галоидных кристаллов, для которых изменение деформационных характеристик в результате взаимодействия с видимым светом идентифицированы как фотопластический эффект (ФПЭ) [26-28]. К случаю твердого водорода наиболее подходит аналогия с отрицательным ФПЭ [28], при котором облучение светом приводит к разупрочнению кристалла. Начальное разупрочнение образцов при воздействии ИК-излучения на твердый H₂ на "вибронной" частоте, соответствующей примерно $4500 \,\mathrm{cm}^{-1}$ ($\lambda \sim 2\,\mu\mathrm{m}$), меняется, однако их явным упрочнением в результате сравнительно длительного и многократного облучения. Объяснение изменения знака эффекта должно опираться, скорее всего, на квантовую природу исследованного вещества. Аномальный характер полученного в случае *n*-H₂ неравенства $\boldsymbol{\alpha}_{i+1} \leq \boldsymbol{\alpha}_i$ для константы $\boldsymbol{\alpha}$ с увеличением числа воздействий ИК-излучения может указывать на вовлечение туннельных эффектов в движение дислокаций. В случае твердого *p*-H₂ развитие деформации обеспечивается, скороее всего, как и в необлученных кристаллах [14-17], дислокационными перегибами [29] — их узкозонным когерентным движением [3,4,30] во вторичном [30] пайерлсовском рельефе кристаллической решетки. При поглощении ИК-фотонов может резко возрасти амплитуда колебания определенной моды осциллятора, в том числе входящего в набор образующих перегиб на дислокации. В результате воздействия ИК-излучения движение перегибов может еще более интенсифицироваться, и дислокация в целом должна приобретать еще более высокую подвижность, вследствие чего должен наблюдаться рост деформации р-Н2. Однако в условиях узкозонного когерентного движения перегибов в *p*-H₂ даже чрезвычайно малое возрастание температуры образцов должно привести к появлению в кристалле помимо статического, обусловленного напряжением, дополнительного, обеспечиваемого фононами, динамического сбоя уровней перегибов. Когерентный характер их движения в этом случае оказывается существенно нарушенным, и скорость стационарного пластического течения *p*-H₂, деформируемого в условиях одновременного действия нагрузки $\sigma = \text{const}$ и ИК-излучения, при этом должна оказаться заметно пониженной, что, по сути, и наблюдается в экспериментах. Для исследованных модификаций водорода их упрочнение в результате многократного, сравнительно длительного воздействия ИК-фотонов, таким образом, объясняется непротиворечиво в рамках квантовой подвижности обеспечивающих растяжение образцов дефектов. Вовлечение даже слабых тепловых влияний в случае квантовых кристаллов приводит к "гашению" эффекта, что проявляется в заметном упрочнении образцов.

Обнаруженное упрочнение H_2 в результате сравнительно длительного и многократного воздействия на него ИК-излучения согласуется с результатами [31]. В этой работе был зарегистрирован значительный скачок скорости v_t поперечного звука в твердом водороде при воздействии на него ближнего ИК-излучения (с характерными длинами волн порядка 2μ m). С учетом известного соотношения $G = \rho v_t^2$ между величиной G модуля сдвига кристалла плотности ρ с квадратом скорости v_t поперечного звука в нем (см., например, [18]) рост величины v_t практически соответствует росту модуля сдвига твердого водорода (при условии сохранения неизменной величины его плотности). Это, по сути, и наблюдалось в экспериментах (если не принимать во внимание возможное изменение ортопарасостава образцов).

В заключение следует снова подчеркнуть, что внешним воздействием электромагнитного поля в интервалах 0.9-4.6 и $0.32-0.75\,\mu$ m не удалось обеспечить низкотемпературный переход в "сверхпластическое" состояние даже в случае твердого p-H₂, образованного сферическими, находящимися в основном вращательном состоянии J = 0 молекулами с нулевым ядерным спином. Инициирование такого перехода в твердом H₂ воздействием других видов излучений и волн представляет несомненно большой научный интерес для дальнейших исследований.

5. Выводы

1) Обнаружено быстрое приращение относительного удлинения находящихся в режиме ползучести образцов твердого водорода, не сопровождающееся изменением температуры, как в случае n-H₂ (75% o-H₂), так и для p-H₂ ($\sim 0.2\% o$ -H₂) при подаче на них в области температур 1.8–4.2 К инфракрасного излучения.

 Установлен пороговый характер эффекта, обнаруживаемого лишь для сравнительно высокой мощности источника ИК-излучения при его воздействии на H₂.

3) Обнаружено уменьшение относительного удлинения образцов при выключении источника ИК-излучения — обратный ход деформации H₂, в результате которого имеет место полное исчезновение ее скачков, возникших при облучении водородных кристаллов ИК-фотонами.

4) Для стадии неустановившейся ползучести установлен логарифмический закон изменения во времени индуцированной ИК-излучением деформации *n*-H₂, свидетельствующий о ее дислокационном характере. Обнаружено резкое понижение константы логарифмической ползучести *n*-H₂ с нарастанием кратности воздействий ИК-излучения, указывающее на появление в результате многократного ИК-облучения упрочненного состояния образцов.

5) Выявлены рост прочности и понижение скорости низкотемпературного крипа как *n*-H₂, так и *p*-H₂ в результате сравнительного многократного воздействия

на образцы ИК-излучения, также свидетельствующие об упрочняющем характере его влияния на твердый H₂.

6) Изменение знака влияния ИК-излучения на кинетику ползучести твердого H_2 непротиворечиво описывается с привлечением представлений о квантовой природе исследованных кристаллических веществ и о квантовом характере подвижности обеспечивающих деформацию дефектов.

В результате воздействия ИК-излучения на твердый
 H₂ переход его в некое особое ("сверхпластическое")
 состояние не обнаружен.

Автор выражает глубокую благодарность А.В. Кузнецову и И.Б. Добрыдень за помощь соответственно в проведении экспериментов и в обработке экспериментальных результатов, а также М.А. Стржемечному, В.Г. Манжелию, В.Д. Нацику, А.И. Прохватилову, Б.Я. Городилову, А.Г. Белову и П.В. Зиновьеву за обсуждение полученных результатов и полезные замечания.

Список литературы

- [1] J. Van Kranendonk, G. Karl. Rev. Mod. Phys. 40, 531 (1968).
- [2] H.P. Gush, W.F.J. Hare, E.J. Allin, H.L. Welsh. Can. J. Phys. 38, 176 (1960).
- [3] А.Ф. Андреев, И.М. Лифшиц. ЖЭТФ 56, 2057 (1969).
- [4] А.Ф. Андреев. УФН **118**, 251 (1976).
- [5] E. Kim, M.H.W. Chan. Nature 427, 225 (2004); Science 305, 1941 (2004); Phys. Rev. Lett. 97, 115 302 (2006).
- [6] Physics of cryocrystals / Eds V.G. Manzhelii, Yu.A. Freiman, M.L. Klein, A.A. Maradudin. AIP PRESS, Woodbury, N.Y. (1996); В.Г. Манжелий, М.А. Стржемечный. В кн.: Криокристаллы / Под ред. Б.И. Веркина, А.Ф. Прихотько. Наук. думка, Киев (1983). 526 с.
- [7] И.Н. Крупский, А.В. Леонтьева, Л.А. Индан, О.В. Евдокимова. ФНТ 3, 933 (1977).
- [8] Л.И. Даниленко, М.В. Зиновьев, В.А. Коваль. ПТЭ 2, 212 (1973).
- [9] Г.Г. Ишанин. Приемники излучения оптических и оптикоэлектронных приборов. Машиностроение, Л. (1986). 176 с.
- [10] В.А. Горохов. В сб.: Полупроводниковые приборы и их применение / Под ред. Я.А. Федотова. Сов. радио, М. (1961). В. 7. С. 28.
- [11] Д.Н. Большуткин, Ю.Е. Стеценко, Л.А. Индан, А.А. Худотеплая. В кн.: Физические процессы пластической деформации при низких температурах. Наук. думка, Киев (1974). С. 345.
- [12] И.Н. Крупский, А.В. Леонтьева, Л.А. Индан, О.В. Евдокимова. Письма в ЖЭТФ 24, 297 (1976).
- [13] Л.А. Алексеева, О.В. Литвин, И.Н. Крупский. ФНТ 8, 211 (1982).
- [14] Л.А. Алексеева, И.Н. Крупский. ФНТ 10, 327 (1984).
- [15] Л.А. Алексеева, Д.Н. Казаков. ФТТ 49, 2005 (2007).
- [16] Л.А. Алексеева, А.В. Пустовалова, В.И. Хатунцев, Ю.В. Бутенко. ФНТ 28, 79 (2002).
- [17] Л.А. Алексеева, И.Б. Добрыдень. Вісн. ХНУ. Сер. Фізика 11, 43 (2008).

- [18] Ж. Фридель. Дислокации. Мир, М. (1967). 644 с.
- [19] V.D. Natsik, A.I. Osetskij, V.P. Soldatov, V.I. Startsev. Phys. Status Solidi B 54, 99 (1972).
- [20] В.С. Бойко, Р.И. Гарбер, А.М. Косевич. Обратимая пластичность кристаллов. Наука, М. (1991). 280 с.
- [21] В.В. Белоцерковский, М.А. Стржемечный. ФНТ 15, 520 (1989).
- [22] J.L. Feldman, J.H. Eggert, J. De Kinder, H.-K. Mao, R.J. Hemley. J. Low Temp. Phys. 115, 181 (1999).
- [23] Б.Я. Пинес. УФН 76, 519 (1962).
- [24] Й. Чадек. Ползучесть металлических кристаллов. Мир, М. (1987). 304 с.
- [25] Л.А. Алексеева, В.Д. Нацик, Б.А. Халин, А.В. Пустовалова. ФНТ 14, 1127 (1988).
- [26] Ю.А. Осипьян, И.Б. Савченко. Письма в ЖЭТФ 7, 130 (1968).
- [27] Ю.А. Осипьян, В.Ф. Петренко. ЖЭТФ **63**, 1735 (1972); ЖЭТФ **69**, 1362 (1975); ДАН **226**, 803 (1976).
- [28] Ю.А. Осипьян, М.Ш. Шихсаидов. ФТТ 15, 3711 (1973).
- [29] Б.В. Петухов, В.Л. Покровский. ЖЭТФ 63, 385 (1972).
- [30] М.А. Стржемечный. ФНТ 10, 663 (1984).
- [31] П.А. Безуглый, Р.О. Плахотин, Л.М. Тарасенко. ФТТ 13, 309 (1971).